40 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1986, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

61045371

March 5, 1986

FINGERPRINT IMAGE PICKUP DEVICE

INVENTOR: FURUSAWA HARUKI

APPL-NO: 59167687

FILED-DATE: August 9, 1984

ASSIGNEE-AT-ISSUE: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

PUB-TYPE: March 5, 1986 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 06K009#0

CORE TERMS: beam, finger, width, slit, photodetecting, measurement, lateral, glass, fluxes

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To obtain high-contrast picture signals and to improve a fingerprint identifying accuracy by separating the main reflected beams from the diffused reflected beams of the reflected light sent from a glass measurement stage through a slit, etc.

CONSTITUTION: The laser light which is stopped down to a spot diameter small enough to the distance between a projection and a bottom of a finger that pressed a glass manufacturement stage 6 is turned into parallel beam fluxes having the lateral width larger than the finger width through a cylindrical lens 13. Two slits 14 are controlled so that the main reflected beam fluxe can be transmitted just enough with the minimum limit when a surface reflector is put on the side where the finger is put. At the same time, the parallel beam fluxes having the lateral width slightly larger than the finger width are delivered through the slit 14 and condensed on the corresponding photodetecting surface. For this purpose, a 1-dimensional photodetecting element array 15 is fixed into a measurement unit 8.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-45371

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)3月5日

G 06 K 9/00

A-8320-5B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

公発明の名称 指紋画像撮像装置

②特 願 昭59-167687

20出 願 昭59(1984)8月9日

 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社応用機

器研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砚代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

日 梅 杏

1. 発明の名称

指纹画像摄像装置

2. 特許請求の籤用

(1) その両面もしくは上面に無反射膜を有しその上面に指を置くためのガラス測定合と、指の限起と谷間間の距離に比し充分小さなスポット径を有する光線を上記測定台に走査しながら入射する走査光線入射手段と、上記ガラス測定台からの指の設起からの反射光のうちその主光線のみを過過させる反射光制限手段。及び核反射光制限手段からの光線を受光する受光素子を備えた測定ユニットとを備えたことを特徴とする指紋画像扱度を置い

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明は、指紋の間定に用いられる指紋画像機 像装置に関するものである。

(従来技術)

第1 図は、例えば特開昭57-111778号公報に示された従来の光学的指紋面像処理装置を示す図で

あり、図において、1はガラス材質であり、2は その上面に施された反射防止塗装膜、3は指、4 は入射光、5は反射光で、この図には示されてい ない限られた角度過過域を持つレンズにより集光 され、アレイ状受光素子に結像する。

次に動作について説明する。反射防止強装膜 2 は、他のガラス層(又は他の指油等の、ガラスと 実質的に同程度の屈折率を有する材質層)と不速 続の所で、空気の不速統との反射の大きさより実 質的に大きい反射の大きさを有している。この反 射の大きさの差により、即ち散乱の大きさの違い によって受光素子に至る光線量に増減が生じ、これが電気信号に置き換えられる。

従来の光学的指紋画像処理装置は以上のように 構成されているので、反射の大きさの差のみによ り、明暗のコントラストを電気信号に変換せねば ならず、充分なコントラストのある指紋画像信号 の獲得は困難であった。

(発明の概要)

本発明は、上記のような従来のものの欠点を除

去するためになされたもので、スリット等を用いてガラス測定台からの反射光線のうちの散乱反射 光から反射主光線を分離することにより、高コントラストな画像信号を得ることのできる指紋画像 概像装置を提供するものである。

(発明の実施例)

また第3回、第4回は、測定ユニット8のそれ

6 表面と平行となるように該測定台 6 に入射される。ここで 2 個のスリット 1 4 を、指置き側の面上に表面反射鏡を置いた時、反射主光線束を過るとなく、最小限に通過させるように調整するとともに、該スリット 1 4 からのその機中が指巾より少し大きい平行光線束を受けて、対応する受光面上に集光させるものとして、円筒レンズアレイを有する一次元の受光素子アレイ 1 5 を測定ユニット 8 内に固定配置する。

そして該装置にて、指3がガラス側定合上に優かれると、入射光、反射経路がスリット14により固定されているため、ガラス側定合6表線下が形成する平面と反射平行光線下が形成する平面と反射される平面との交叉線にて福引される平面との交叉線にで福引される平面との交叉線が通過する。時間のように受光素子アレイ15に違し、それ以外の場合は、受光素子アレイ15には第5図(b)のように扱乱光線の、により駆動し、それ以外の場合は、受光素子アレイの多が到遠する。掃引は制御機構10により駆動機構9及び受光素子アレイ15上で協調的に出力

ぞれ上面図及び側面図である。図において、11 は指の陰起と谷間間の距離に比し充分小さなスポット径を有するレーザスポット光を発するレーザ 光源、12はミラープリズム、13は核プリズム 12からのレーザスポット光を受けて平行光視束 をつくる二個の円筒形レンズであり、上記11~ 13により走査光線入射手段が構成されている。 また14は指紋隆起からの反射光線のうちの 東た14は指紋隆起からの反射光線のうちの 射光線束を過不足なく 遺過させる、反射光線束を りとしての2枚のスリット、15は反射光線束を 集光する円筒形レンズアレイを配した受光素子ア レイである。

次に動作について第4図及び第5図を用いて説明する。ガラス測定台6に押圧された指の設起と谷間の高さに対し充分に小さなスポット径に絞られたレーザ光は、円筒形レンズ13により検巾のみ指巾より少し大きな平行光線束となり、かつこのレンズ13からの平行光線束はその進行方向とガラス測定台6要面とのなす入射角がしかるべき角度6となり、またその機巾方向がガラス測定台

西像信号の方式に即して実行される。

なお、無反射コート膜7は、測定ガラス台6の 界面反射を防止し、透過光量の減衰を妨げ、出力 光量の増加に寄与するものである。

このように本実施例では、反射光線東光路を 2 枚のスリットにより制限するようにしたので、測定台上表面の微小高さのみの反射光を取り込むことができ、高コントラストな指紋画像信号の出力が可能となる。

なお、上記実施例ではその横巾が指の巾より少し大きい平行光線束をガラス測定台に入射するようにしたが、その巾は必ずしも指巾より大きくなくてもよい。また、入射光線は必ずしも光線束でなくともよく、指の陸起と谷間間の距離に比し充分小さなスポット径を有するものであれば1本の光線であってもよい。

また無反射膜は必ずしもガラス測定台の両面に 設ける必要はなく、その上面のみに設けてもよい。 但し、下面に無反射膜がない場合、両面にある場 合に比し反射主光線の光量が若干低下するが、こ

特開昭 61- 45371(3)

れは光顔の光量を増すことにより補うことができるものである。

(発明の効果)

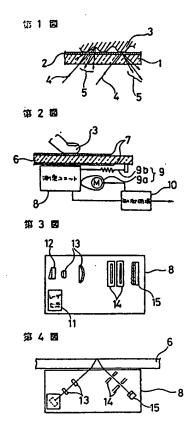
以上のように、この発明に係る指紋面像擬像装置によれば、散乱反射光をスリットにより、反射 主光線と分離するようにしたので、西コントラス トな指紋画像攝像装置が容易に実現でき、また精 度の高いものが得られる効果がある。

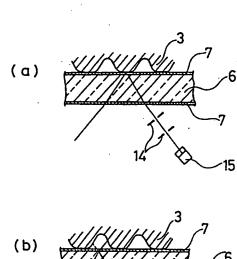
4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の光学的指紋画像撮像装置を示す 図、第2図は本発明の一実施例による指紋画像撮像装置を示す図、第3図及び第4図はそれぞれ第 2図の測定ユニット内部の上面図及び側面図、第 5図は第2図の装置の動作を示す概念図であり、 同図(a)は入射光線束が指紋の隆起部分に入射した 時の光線経路を示す断面図、同図(a)は入射光線束 が指紋の谷の部分に入射した時の光線経路を示す 断面図である。

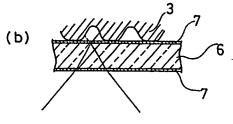
図において、1はガラス材質、2は反射防止塗 鼓膜、3は指、4は入射光線、5は反射光線、6 はガラス測定台、7は無反射膜、8は測定ユニット、9は駆動機構、10は制御機構、11.12.13はレーザ光源、ミラープリズム、円筒形レンズ(走査光線入射手段)、14はスリット(反射光制限手段)、15は受光素子アレイである。なお図中間一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大岩增雄





第5図



手統 補正 恋 (自発)

昭和 年 月 日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

特願昭 59-167687号

2. 発明の名称

指紋画像擬像裝置

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称

(601)三菱電機株式会社

代表者 片 山 仁 八 郎

4.代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社内

氏名 (7375) 弁理士 大岩 増 雄

(网络先 05(210)342(7)許認)



特許片 60. 1. 9 出版第二次

方式 💯

特許請求の範囲

5. 補正の対象

明稲沓の特許請求の範囲の個。及び発明の詳細な説明の個。及び図面 (第5図(b))

6. 補正の内容

- (1) 明細書の特許請求の範囲を別紙の通り訂正する。
- (2) 明細書第4頁第2行。第14行。及び第6 頁第14行の「指の」を「指紋の」に訂正する。
- (3) 同第6頁第15行~第16行の「1本の光線」を「平行光線束平面内をしかるべく走査する 1本の走査光線」に訂正する。
 - 49 第5図印を別紙の通り訂正する。

以上

第 5 図

